05

Деградация кристаллической структуры керамики ZnS при абразивном повреждении

© И.П. Щербаков,¹ А.А. Дунаев,² А.Е. Чмель¹

 ¹ Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021 Санкт-Петербург, Россия
² АО НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 199034 Санкт-Петербург, Россия e-mail: chmel@mail.ioffe.ru

(Поступило в Редакцию 10 марта 2017 г. В окончательной редакции 17 октября 2017 г.)

Стойкость к пылевой и дождевой эрозии оптических элементов на основе керамики ZnS обычно оценивается по потере массы материала в направленном потоке твердых частиц или атмосферных осадков. Механизм деградации и разрушения поверхностного слоя оптического элемента в этом случае остается вне рассмотрения. Методом фотолюминесценции (ФЛ) исследован отклик кристаллической решетки на абразивное воздействие и образование скола в керамиках ZnS, различающихся технологией получения и соответственно размером зерен на два порядка величины. Показано, что при абразивной обработке образцов происходят изменения в спектрах, характерные для деградации кристаллической решетки зерен материала. На поверхностях сколов спектры Φ Л показали почти полное разрушение структуры зерен-кристаллитов размером от 1-2 до $100-200 \,\mu$ m.

DOI: 10.21883/JTF.2018.04.45736.2245

Введение

Благодаря прозрачности в широком ИК диапазоне (8-14 µm), оптические конструкционные элементы из полупроводниковых керамик ZnS применяются как элементы защитных люков и линзовой оптики, в том числе для изделий, испытывающих воздействие атмосферных осадков и твердых пылевых частиц [1]. Ввиду того, что материал ZnS обладает высокой пластичностью и соответственно низкой стойкостью к сохранению геометрии при внешнем механическом воздействии, проблема эрозии изделий в течение длительного времени привлекает внимание специалистов [2-5]. При этом оценки стойкости к эрозии обычно производятся посредством измерения потери массы изделия при абразивном воздействии твердых частиц [6] или с помощью определения состояния поврежденной поверхности методом оптической микроскопии [5].

В настоящей работе степень деградации кристаллической решетки керамики ZnS при механическом повреждении оценивалась методом фотолюминесценции (Φ Л), спектр которой позволяет оценить совершенство кристаллитов по интенсивности структурночувствительных пиков стимулированной эмиссии. Исследован отклик кристаллической структуры керамики ZnS на абразивную обработку полированных образцов, имитирующую жесткое действие пылевых частиц и атмосферных осадков. С целью сравнения эффекта точечного повреждения поверхности зернами абразива с макроскопическим разрушением материала, также был проведен спектроскопический анализ поверхностей сколов образцов керамики.

Образцы

Образцы керамик были приготовлены методом горячего прессования (hot pressing, HP) тонкодисперсного порошка и физическим осаждением из паровой фазы (physical vapor deposition, PVD). Прессование порошка проводилось в вакууме 1.33 Ра при температуре 1050°С под одноосным давлением 200 МРа в течение 0.5 h. Физическое осаждение из паровой фазы осуществлялось в вакууме 0.1 Ра при температуре испарения сырья 1000-1100°С и температуре конденсации 950-1050°С.

Использование двух методов приготовления керамик ZnS позволило получить образцы с размерами кристаллитов, различающихся на два порядка величины. На рис. 1 можно видеть, что размер зерен-кристаллитов после HP не превышает $1-2\mu$ m (рис. 1, *a*), тогда как размер кристаллитов в образце, полученном методом PVD составлял $100-200\mu$ m (рис. 1, *b*).



Рис. 1. Электронно-микроскопические фотографии образцов керамики ZnS, полученных методами HP (*a*) и PVD (*b*).

Образцы вырезались в форме полированных дисков диаметром 20-30 mm и толщиной 1-2 mm. Одна поверхность каждого диска подвергалась сухой шлифовке с размером зерна шлифовального порошка ~ $100 \,\mu$ m. Кроме того, отколом фрагмента каждого диска готовились поверхности разрушения без механической обработки.

Оборудование

УΦ ΦЛ возбуждалась светодиодом UVTOP280TO39HS с длиной волны излучения 285 nm. Световод оптоволоконного спектрометра с ультранизким рассеянием света AvaSpec-ULSi2048L-USB2 OEM помещался над тестируемым участком поверхности образца. Спектры ФЛ записаны в области 400-700 nm со спектральным разрешением 4 nm. Поскольку селенид цинка непрозрачен для возбуждающего светодиодом света (285 nm), записанные спектры относились к тонкому (субмикронному) поверхностному слою образцов.

Спектр ФЛ ZnS

В исследуемой спектральной области лежит полоса 370-380 nm, относящаяся к краевому излучению, близкому к ширине запрещенной зоны (3.48 eV). Эта полоса характерна для кристаллов с правильным стехиометрическим строением, которая хорошо проявляется лишь в кристаллах с достаточно совершенной решеткой [7]. Кроме указанной полосы в спектре присутствуют полоса 445 nm, относящаяся к решеточному дефекту в виде междоузельного цинка (I_{Zn}) и плохо разрешенные полосы 486 и 520 nm, связанные с вакансией серы (V_S) и вакансией цинка (V_{Zn}) соответственно [8].

Механическое воздействие

Спектры ФЛ полированных и подвергнутых сухой шлифовке образцов керамик, полученных двумя методами, показаны на рис. 2. В образцах, полученных методом НР, в спектрах полированной и шлифованной поверхностей, а также поверхности скола, доминируют полосы 445, 486 и 520 nm, относящиеся к локальным решеточным дефектам; интенсивности этих полос до и после механического воздействия оставались неизменными. В то же время интенсивность полосы 370 nm заметно падает в спектре шлифованной поверхности, и полоса почти полностью исчезает в спектре поверхности, образованным отколом.

В спектрах полированных образцов, полученных методом PVD, напротив, наиболее интенсивный пик принадлежит полосе 370 nm, тогда как полосы локальных дефектов с трудом выделяются на уровне шума. Как и в случае механического воздействия на образцы, полученные методом HP, интенсивность полосы 370 nm



Рис. 2. Спектры ФЛ поверхностей керамик ZnS, полученных методами HP (a), PVD (b): полировка (1), обработка сухим абразивом (2), скол (3). Интенсивность спектра скола образца PVD (b) увеличена в 10 раз, чтобы выделить очень слабую полосу 370 nm в этом спектре.

снижается после абразивного воздействия и многократно уменьшается в спектре откола.

Обсуждение результатов

Спектроскопический подход к определению отклика структуры ZnS при механическом повреждении, имитирующем эрозию поверхности изделий, позволил определить характерные черты деградации материала на уровне строения кристаллической решетки. Падение интенсивности структурно-чувствительной полосы 370 nm показало уменьшение числа кристаллитов с неискаженной решеткой при абразивном воздействии и полное отсутствие неразрушенных/недеформированных кристаллических областей на поверхности скола. Хотя сравнение относительной интенсивности полосы 370 nm в спектрах керамик, полученных двумя методами, показывает, что многократно более крупные кристаллы в образце PVD имеют в спектре ФЛ более интенсивную полосу, чем в мелкозернистом материале (HP), эффект деградации кристаллической решетки при механическом воздействии был качественно идентичен в керамиках с различными физико-механическими свойствами,

Кроме того, в шлифованном образце PVD, состоящем преимущественно из крупных кристаллических зерен, пик экситонной полосы 370 nm сместился на 10–15 nm в

коротковолновую сторону, что свидетельствует о некотором увеличении ширины запрещенной зоны. Эффект может быть связан с изменением содержания кислорода в материале [9]. В то же время сдвига полосы 370 nm не наблюдалось в образце с мелкокристаллитной структурой, полученным методом горячего прессования.

Заключение

Метод ФТ позволяет оценить эрозионную стойкость керамики ZnS по изменению вклада в спектр ФЛ от совершенных кристаллитов, характеризуемых экситонной полосой 370 nm вблизи края запрещенной зоны. При абразивном воздействии, деформирующем и разрушающем кристаллиты, интенсивность полосы падает. В керамике с крупным (доли mm) зерном, кроме того, наблюдался коротковолновый сдвиг полосы 370 nm, что указывало на увеличение эффективной ширины запрещенной зоны. Полоса 370 nm почти полностью отсутствовала в спектрах поверхностей скола как мелко-, так и крупнозернистой керамик. Таким образом, деградация материала на уровне повреждения кристаллической решетки происходила в значительной степени независимо от микроскопической гетерогенности структуры.

Список литературы

- Klein C.A., Pappis J. // Opt. Eng. 1986. Vol. 25. N 4. P. 519–531.
- [2] Coad E.J., Pickles C.S., Seward C.R., Jilbert G.H., Field J.E. // Proc: R. Soc. Lond. A 1998. Vol. 454. N 1968. P. 213–2385.
- [3] Johnson S.D., Kub F.J., Eddy Ch.R. jr. // ZnS/diamond composite coatings for infrared transmission applications formed by the aerosol deposition method. In: Window and Dome Technologies and Materials XIII / Ed. by R.W. Tustison, B.J. Zelinski. Proc. SPIE. SPIE. 2013. Vol. 8708. P. 1–12.
- [4] Yoder P., Vukobratovich D. // Design and mounting of windows, domes, and filters. In: Desigh and Analysis of Opto-Mechanical Assembies / Ed. by P. Yoder, D. Vukobratovich. CRC Press. 2015. Ch. 6.
- [5] Jilbert G.H., Field J.E. // Wear 2000. Vol. 243. N 1-2. P. 6-17.
- [6] Chang C.S., He J.L., Lin Z.P. // Wear. 2003. Vol. 255. P. 115–120.
- [7] McCloy J.S., Potter B.G. // Opt. Mater. Express. 2013. Vol. 3. N 9. P. 1273–1278.
- [8] Kole A.K., Kumbhakar P. // Res. Phys. 2012. Vol. 2. P. 150–155.
- [9] Морозова Н.К., Мидерос Д.А., Данилевич Н.Д. // ФТП. 2009. Т. 43. С. 174–179.